

八戸工業高等専門学校		開講年度	令和02年度 (2020年度)	授業科目	電子デバイス(2135)
科目基礎情報					
科目番号	5E22		科目区分	専門 / 必修	
授業形態	講義		単位の種別と単位数	履修単位: 1	
開設学科	産業システム工学科電気情報工学コース		対象学年	5	
開設期	前期		週時間数	2	
教科書/教材	電子デバイス工学 (改訂版) / 古川静二郎 他 / 森北出版				
担当教員	長田 洋				
到達目標					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エネルギーバンドモデルの内容とこれの利用法について説明できること。</li> <li>・ pn接合の構成と動作機構を説明できること。</li> <li>・ バイポーラトランジスタの動作を説明できること。</li> <li>・ MIS構造の特性とMOSトランジスタの動作機構を説明できること。</li> <li>・ 集積化の意義とICの製法を説明できること。</li> </ul>					
ルーブリック					
	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安		
評価項目1エネルギーバンドモデルの内容とこれの利用法, pn接合の構成と動作機構を説明できること	エネルギーバンドモデルの内容とこれの利用法, pn接合の構成と動作機構を説明できる。	参考資料を基に, エネルギーバンドモデルの内容とこれの利用法, pn接合の構成と動作機構を説明できること	エネルギーバンドモデルの内容とこれの利用法, pn接合の構成と動作機構を説明できない。		
評価項目2バイポーラトランジスタの動作を説明できること	バンドモデルを用いてバイポーラトランジスタの動作を説明できる	簡単な模式図をバイポーラトランジスタの動作を説明できること	バイポーラトランジスタの動作を説明できない		
評価項目3MIS構造の特性とMOSトランジスタの動作機構を説明できること	MIS構造の特性とMOSトランジスタの動作機構を説明できること	MIS構造の特性とMOSトランジスタの基本的な動作機構を説明できる	MIS構造の特性とMOSトランジスタの動作機構を説明できない		
学科の到達目標項目との関係					
ディプロマポリシー DP3					
教育方法等					
概要	<p>【開講学期】春学期、夏学期における集中講義</p> <p>本コースの教育目標の一つは、電気工学分野の知識と技術を修得することである。コンピュータをはじめ、ほとんどの電子機器にはダイオード、トランジスタのような半導体デバイスが使用され、これらの機器の動作の中心的役割を担っている。本科目では、半導体の性質と主要な半導体デバイスの動作機構を理解し、各種電子回路中での半導体デバイスの役割をよく理解すること、および、さらに高度な内容を理解し、発展することが出来る能力を身につけることを目標とする。</p>				
授業の進め方・方法	<p>半導体デバイスの動作を理解するためには、半導体のエネルギーバンドモデルを理解しなければならない。このため、まず、価電子帯、導電帯、禁制帯からなる半導体のエネルギーバンドモデルを理解させ、これを用いて半導体の導電機構を考える。そしてこのエネルギーバンドモデルを用いて、pn接合、各種トランジスタの動作機構を理解する。こうすることによって、さらに高度な内容に自ら進むことができるようにする。このような基礎的な事柄から、オプトエレクトロニクスの基礎まで、トピックを交えながら一通り勉強する。</p> <p>最初に、半導体の結晶構造、エネルギーバンドモデル、導電機構、不純物の役割等について学ぶ。続いて本半導体デバイスの要であるpn接合の構成及び特性を少し詳しく説明した後、接合形トランジスタ（バイポーラ形トランジスタ）、およびpn接合を利用したオプトエレクトロニクス素子（太陽電池、発光ダイオードなど）の動作を学ぶ。その後、電界効果トランジスタ（ユニポーラ形トランジスタ、FET）、特に、非常に多く使用されているMIS構造を用いたMOSトランジスタについて説明する。これら個別素子の動作機構を理解した後、集合としての集積回路（IC）の構造、製法、動作を学び、ICの特徴、集積化の意義を理解する。評価は、試験80%、小テスト20%、合計100点満点として、60点以上合格。</p>				
注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ できるだけ授業時間中に要点を理解し、覚えてほしい。</li> <li>・ このためには、授業前に教科書に目を通す、いわゆる予習が大切である。</li> <li>・ とときミニテストを行うので、復習を行うこと。</li> </ul>				
授業計画					
	週	授業内容	週ごとの到達目標		
前期	1stQ	1週	電子と結晶、エネルギー帯と自由電子、半導体のキャリア	電子と結晶、エネルギー帯と自由電子、半導体のキャリアについて説明できる	
		2週	キャリア密度とフェルミ準位、半導体の電気伝導、pn接合とダイオード	キャリア密度とフェルミ準位、半導体の電気伝導、pn接合とダイオードについて理解する	
		3週	ダイオードの接合容量と降伏、光電素子、バイポーラトランジスタ	ダイオードの接合容量と降伏、光電素子、バイポーラトランジスタの動作について説明できる	
		4週	接合型FET、金属-半導体接触、MIS FET	接合型FET、金属-半導体接触、MIS FETの特性について説明できる	
		5週	集積回路、半導体デバイスの作製技術、まとめ、到達度試験	集積回路、半導体デバイスの作製技術について説明できる	
		6週			
		7週			
		8週			
	2ndQ	9週			
		10週			
		11週			
		12週			
		13週			
		14週			
		15週			
		16週			
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標					

分類		分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週
専門的能力	分野別の専門工学	電気・電子系分野	電子工学	真性半導体と不純物半導体を説明できる。	4	
				半導体のエネルギーバンド図を説明できる。	4	
				pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流－電圧特性を説明できる。	4	
				バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。	4	
				電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。	4	

#### 評価割合

	試験	小テスト	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	80	20	0	0	0	0	100
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0
専門的能力	80	20	0	0	0	0	100
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0